



平成 26 年 3 月 19 日
内 閣 府
政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）

ナノテクノロジー・材料ワーキンググループ（第 4 回）の開催について

ナノテクノロジー・材料ワーキンググループについて、下記のとおり第 4 回を開催いたします。本会議は、一般に公開する形で行いますので、傍聴を希望される方は、以下の要領により事務局に登録してください。

1. 日 時：平成 26 年 3 月 31 日（月）14：00～16：00

2. 場 所：中央合同庁舎第 4 号館（4 階）共用第 4 特別会議室
（東京都千代田区霞が関 3 - 1 - 1 TEL：03 - 5253 - 2111）
東京メトロ「霞ヶ関駅」下車または「虎ノ門駅」下車徒歩 5 分

3. 議 事（予定）

- （1）平成 26 年度アクションプラン特定施策のレビュー及び関連施策について
（触媒領域）
- （2）第 4 期科学技術基本計画のレビュー及び今後さらに取り組むべき課題の検討
- （3）その他（連絡事項等）

4. 一般傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3 月 25 日（火）17 時までに、氏名、所属、連絡先（電話、FAX 番号を明記）を FAX（下記問い合わせ先）にて御連絡ください。席に限りがありますので、希望が多い場合は、抽選とさせていただきます。傍聴を御遠慮いただく場合に限り、3 月 28 日（金）12 時頃までに連絡させていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は開催案内（本紙）及び身分証明書等を持参してください。

5. 報道関係傍聴者の受付

傍聴を希望される方は、3 月 25 日（火）17 時までに、氏名、所属、連絡先（電話、FAX 番号を明記）を FAX（下記問い合わせ先）にて御連絡ください。傍聴は、原則として 1 社につき 1 名とさせていただきます。なお、庁舎管理等の観点から、傍聴者は身分証明書を持参するとともに、社名腕章等を着用してください。

（問い合わせ先）

内閣府政策統括官（科学技術政策・イノベーション担当）付
共通基盤技術グループ（ナノテクノロジー・材料担当） 石川・色川
電話：03 - 3581 - 9940（直通）
FAX：03 - 3581 - 9969